## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт электротехники и электрификации

## Утверждаю

План одобрен Ученым советом ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" Протокол №

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе магистратуры

Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Сведения о владельце ЦЭП МЭИ

Владелец Рогалев Н.Д.

Идентификатор R618dc98f-RogalevND-c9225577

Н.Д. Ро

11.04.04

Направление подготовки: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Наименование образовательной программы: Полупроводниковые материалы и структуры

Кафедра: кафедра Физики и технологии электротехнических материалов и компонентов

Квалификация: Магистр	Год начала подготовки (по учебному плану) <u>2022</u>
Danua of ways Ower	Образовательный стандарт (ФГОС) №959 от 22.09.2017
Форма обучения: Очная	Ооразовательный станоарт (ФГОС) <u>№939 01 22.09.2017</u>
Срок получения образования: 2г 0м	Согласовано
+ Типы задач профессиональной деятельности	
+ производственно-технологический	
+ научно-исследовательский	]
	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  Сведения о владельце ЦЭП МЭИ  Владелец  Владелец  Владелец  Идентификатор  R\$c700dda-ZamolodchikVN-ded34e  //Замолодчиков Владимир Николаевич/
	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  Сведения о владельце ЦЭП МЭИ  Владелец Абрамова Е.Ю.  Идентификатор R1661d0f4-AbramovaYY-42471f61  / Абрамова Елена Юрьевна/
	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  Сведения о владельце ЦЭП МЭИ  Владелец Шацких Ю.В.  Идентификатор R6Ca75b8e-ShatskikhYV-f045f12f  //////////////////////////////////
	Директор института  Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  Сведения о владельце ЦЭП МЭИ  Владелец  Погребисский М.Я.  Идентификатор Rccf62952-PogrebisskiyMY-d58a694  Погребисский Михаил Яковлевич/
	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  Сведения о владельце ЦЭП МЭИ  Владелец Славинский А.З.  Идентификатор R99b3b9ab-SlavinskyAZ-c08f5214  (Славинский Александр Зиновьевич/
	Руководитель программы  Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  Сведения о владельце ЦЭП МЭИ  Владелец Холодный Д.С.  Идентификатор R0bac9dac-KholodnyDS-63938109  УХолодный Дмитрий Станиславович/
	Руководитель научного содержания программы магистратуры  Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  Сведения о владельце ЦЭП МЭИ  Владелец Тихонов А.И.  Идентификатор Reb8b8c8f-TikhonovAl-b4c02b9b  /Тихонов Антон Иванович/
	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  Сведения о владельце ЦЭП МЭИ  Владелец ИВанов А.С.  Идентификатор R28e5c30d-IvanovAlS-37175ef6  Идентификатор Караба Александр Сергеевич/

Индекс	Название дисциплины	Кафедра	Компетенции	
				Экзамен
		Всего по плану с факульта		
		Всего по плану без факулы	тативов	1
Б1	Блок 1.Дисциплины (модули)			
Б1.О	Обязательная			
Б1.О.01	Иностранный язык	кафедра Иностранных языков	УК-4	
Б1.О.02	Теория принятия решений	кафедра Прикладной математики и искусственного интеллекта	УК-1	
Б1.О.03	Проектный менеджмент	федра Электроснабжения промышленных предприятий и электротехнолог	УК-2	
Б1.О.04	Компьютерные технологии в научных исследованиях	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ОПК-2,3,4	2
Б1.О.05	Методология научной деятельности	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ОПК-1,2	
Б1.О.06	Организационное поведение	кафедра Философии, политологии, социологии им. Г.С. Арефьевой	УК-3,5,6	
Б1.Ч	Часть, формируемая участниками образовательных отношений			
Б1.Ч.01	Микроэлектроника	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-2	1
Б1.Ч.02	Оксидные радиоэлектронные материалы	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-1	2
Б1.Ч.03	Надежность полупроводниковых и диэлектрических изделий	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-2	
Б1.Ч.04	Физика и технология приборов наноэлектроники	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-2,3	
Б1.Ч.05	Тепловые расчеты полупроводниковых компонентов	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-2	3
Б1.Ч.06	Приборно-технологическое проектирование элементной базы микро- и наноэлектроники	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-3	
Б1.Ч.07	Методы исследования материалов и структур электроники	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-2	3
Б1.Ч.08	Элективные дисциплины			
Б1.Ч.08.01				
Б1.Ч.08.01.01	Технология полупроводниковых приборов на нетрадиционных материалах	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-1,3	2
Б1.Ч.08.01.02	Технология полупроводниковых приборов и интегральных схем	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-1,3	2
Б1.Ч.08.02		<u> </u>	·	
Б1.Ч.08.02.01	Физика и технология тонких пленок	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-1,2	
Б1.Ч.08.02.02	Активные диэлектрики	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-1,2	
Б2	Блок 2.Практики		·	
Б2.О	Обязательная			
Б2.О.01	актика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательс	кофедра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-1,3	
Б2.О.02	Производственная практика: научно-исследовательская работа	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ОПК-1	
Б2.О.03	Производственная практика: преддипломная практика	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ОПК-1,2	
Б2.Ч	Часть, формируемая участниками образовательных отношений		•	
Б2.Ч.01	Производственная практика: проектно-технологическая практика	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ПК-2	
Б3	Блок 3.Государственная итоговая аттестация			
Б3.О	Обязательная			
Б3.О.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	федра Физики и технологии электротехнических материалов и компонент	ОПК-1,2,3,4ПК-1,2,3УК-1,2,3,4,5,6	
Б4	Блок 4.Факультативы		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Б4.Ч	Часть, формируемая участниками образовательных отношений			
Б4.Ч.01	Психология	кафедра Рекламы, связей с общественностью и лингвистики	УК-3	
Б4.Ч.02	Аннотирование и реферирование иностранных научных текстов	кафедра Иностранных языков	УК-4	

	Формы аттестации				ФГОС		Τμ	рудоёмкост	пь							Сем.	1			
Зачет с оценкой	Зачет	ГИА	KP	КΠ	1 7,00	бъем в з.е	Всего	пактные ч	CP	ИФР	3.E.	Итого	Лек	Лаб	Пр	НСУЛЬТАЦ	ИФРП	CP	ИКР	ПА
			1		1	125	4500	1300,2	1829,3	1370,5	28	1008	128	7.00	176	19,5	177,5		4	3,6
						120	4320	1251,6	1697,9	1370,5	28	1008	128		176	19,5	177,5		4	3,6
						67	2412	929,8	1482,2		23	828	128		176	18	-	499,4	4	2,6
						21	756	308,6	447,4		11	396	32		128			234,8		1,2
1 2						4	144	64,6	79,4		2	72			32			39,7		0,3
	2					2	72	32,3	39,7											
	1					2	72	32,3	39,7		2	72	16		16			39,7		0,3
1						8	288	98,8	189,2		4	144			48			95,7		0,3
1						3	108	48,3	59,7		3	108	16		32			59,7		0,3
3						2	72	32,3	39,7								-			
						46	1656	621,2	1034,8		12	432	96		48	18		264,6	4	1,4
				1		5	180	70,8	109,2		5	180	32		16	18		109,2	4	0,8
1						8	288	98,8	189,2		4	144	32		16			95,7		0,3
2				2		5	180	70,6	109,4											
3						5	180	64,3	115,7											
						4	144	50,5	93,5											
3						3	108	48,3	59,7											
				3		5	180	70,8	109,2											
						11	396	147,1	248,9		3	108	32		16			59,7		0,3
						7	252	98,8	153,2		3	108	32		16			59,7		0,3
1						7	252	98,8	153,2		3	108	32		16			59,7		0,3
1						7	252	98,8	153,2		3	108	32		16			59,7		0,3
						4	144	48,3	95,7											
2						4	144	48,3	95,7											
2						4	144	48,3	95,7											
						47	1692	321,5		1370,5	5	180				1,5	177,5			1
						23	828	33,5		794,5	5	180				1,5	177,5			1
	1 2					6	216	3		213	3	108				1	106,5			0,5
	1 2 3 4					11	396	5,5		390,5	2	72				0,5	71			0,5
	4					6	216	25		191										
						24	864	288		576										
3 4						24	864	288		576						1 1				
						6	216	0,3	215,7							1 1				
					1	6	216	0,3	215,7											
		4				6	216	0,3	215,7							1 1				<u> </u>
					1	5	180	48,6	131,4											
	_				1	5	180	48,6	131,4											<b></b>
	2				1	3	108	16,3	91,7							1				
	3					2	72	32,3	39,7											

	курс			C	ем. 2										Сем. 3			
3.E.	Итого	Лек	Лаб	Пр	ОНСУЛЬТАЦИ	ИФРП	CP	ИКР	ПА	3.E.	Итого	Лек	Лаб	Пр	ОНСУЛЬТАЦИ.	ИФРП	CP	ИКР
34	1224	144	7.00	176	26	213	<u> </u>	4	4,3	33	1188	128	16	128	128,5	322,5	<u> </u>	4
31	1116	144		160	26	213		4	4	31	1116	128	16	96	128,5	322,5		4
25	900	144		160	24		565	4	3	19	684	128	16	96	20		417,8	4
8	288	16		96	2		172,9	-	1,1	2	72	16	- 19	16			39,7	
2	72			32			39,7		0,3								ŕ	
2	72	16		16			39,7		0,3									
4	144			48	2		93,5		0,5									
										2	72	16		16			39,7	
17	612	128		64	22		392,1	4	1,9	17	612	112	16	80	20		378,1	4
4	144	32		16	2		93,5		0,5									
5	180	32		16	18		109,4	4	0,6									
										5	180	32	16	16			115,7	
										4	144	32		16	2		93,5	
										3	108	16		32			59,7	
										5	180	32		16	18		109,2	4
8	288	64		32	2		189,2		0,8									
4	144	32		16	2		93,5		0,5									
4	144	32		16	2		93,5		0,5									
4	144	32		16	2		93,5		0,5									
4	144	32		16			95,7		0,3									
4	144	32		16			95,7		0,3									
4	144	32		16			95,7		0,3									
6	216				2	213			1	12	432				108,5	322,5		
6	216				2	213			1	3	108				1	106,5		
3	108				1	106,5			0,5									
3	108				1	106,5			0,5	3	108				1	106,5		<del>                                     </del>
										9	324				107,5	216		
					1					9	324				107,5	216		<del>                                     </del>
3	108			16			91,7		0,3	2	72			32			39,7	
3	108			16			91,7		0,3	2	72			32			39,7	
3	108			16		·	91,7		0,3							·		
										2	72			32			39,7	

ПА	3.E.	Mmaaa	Лек	Лаб		Сем. 4 ОНСУЛЬТАЦИ	ИФРП	CP	ИКР	
3,5	3.E. 30	Итого 1080	Tiek	Jiao	Пр	205	657,5	CP	VINP	Π <i>Α</i> 1,8
3,2	30	1080				205	657,5			1,8
2,2	30	1000				205	037,3			1,0
0,3		+								
0,3										
		+								
		+								
		+								
0,3		+ +			1					
1,9		+								
1,9		+ +			1					
		+ +			<u> </u>					
		+								
0,3		+								
0,5										
0,3		+								
0,8		+								
0,0		+								
		+								
		+								
		+								
1	24	864				205	657,5			1,5
0,5	9	324				25,5	297,5			1
0,0	-	52.				20,0	201,0			
0,5	3	108			1	1	106,5			0,5
-,•	6	216				24,5	191			0,8
0,5	15	540				179,5	360			0,8
0,5	15	540				179,5	360			0,3
•	6	216						215,7		0,3
	6	216						215,7		0,3
	6	216						215,7		0,3
0,3								,		1,1
0,3										
· ·										
0,3										